(54) FORMATION OF PATTERN OF DISPLAY PANEL

(11) 2-144523 (A)

(43) 4.6.1990 (19) JP

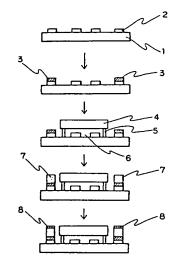
(21) Appl. No. 63-298738 (22) 26.11.1988

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) YASUO KAWASHIMA(1)

 $(51) \ \ \, Int. \ \ \, Cl^5. \ \, G02F1/1345,G02F1/13,G02F1/153$

PURPOSE: To reduce wiring resistance without spoiling the adhesion to a transparent conductive film and to make a solder connection by forming a nickelphosphorus plating film, a copper plating film, and a gold plating film in order on a transparent conductive film pattern.

CONSTITUTION: On the transparent conductive pattern 2, the nickel-phosphorus plating film 3 as a 1st layer, the 2nd copper plating film 7 as a 2nd layer, and the gold plating film 8 as a 3rd layer are formed. Namely, the nickelphosphorus plating film 3 improves the adhesion to the transparent conductive film, the copper plating film 7 reduces conductor pattern resistance, and the gold plating film 8 which improves solder wettability is formed thereupon. Consequently, the wiring pattern resistance is reduced without spoiling the adhesion to the transparent conductive film as a base and the high-reliability, low-cost pattern which can be soldered is obtained.



(54) SPATIAL OPTICAL MODULATING ELEMENT AND NEURAL NETWORK CIRCUIT

(11) 2-144524 (A)

(43) 4.6.1990 (19) JP

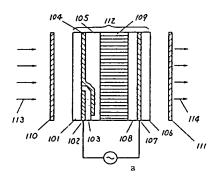
(21) Appl. No. 63-298701 (22) 25.11.1988

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) KOJI AKIYAMA(3)

(51) Int. Cl⁵. G02F1/135,G02F3/00,G06E1/00,G06F15/70//G06F15/18

PURPOSE: To reduce the light intensity loss of transmitted light and enable operation with fine signal line even with transmission type structure by connecting a photoconductive layer which is sandwiched between conductive electrodes in series to a liquid crystal cell formed by sandwiching a liquid crystal layer between opposite conductive electrodes.

CONSTITUTION: The photoconductive layer 103 sandwiched between the conductive electrodes 102 and 104 and the liquid crystal cell formed by sandwiching the liquid crystal layer 109 between the opposite conductive electrodes 107 are connected in series to reduce the film thickness of the photoconductive layer 103 and reduce the area, thereby reducing the electrostatic capacity of the photoconductive layer 103 almost to the electrostatic capacity of the liquid crystal layer 109. Therefore, the film thickness of the photoconductive layer 103 decreases and the area of the photoconductive layer 103 in the area of the liquid crystal cell decreases. Consequently, the ratio of the absorption of incident light by the photoconductive layer 103 is made extremely small regardless of the transmission type to enable the operation even if the electric field in the photoconductive layer is intense and the incident light intensity is very small.



a: AC voltage V

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(11) 2-144525 (A)

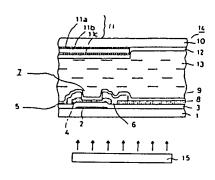
(43) 4.6.1990

(21) Appl. No. 63-298224 (22) 28.11.1988 (71) TOSHIBA CORP (72) JUNJI KONDO

(51) Int. Cl⁵. G02F1/136,G02F1/1335

PURPOSE: To obtain good image quality without being affected by external light from a back light by forming a light shielding layer as a black matrix into a three-layered structure consisting of a metal oxide film/metallic film/metal oxide film and forming the uppermost layer and the lowermost layer into the metal oxide films.

CONSTITUTION: This display device has the 1st substrate 1 on which picture elements consisting of thin-film elements and picture element electrodes 8 are disposed in a matrix shape, the 2nd substrate 10 on which a counter electrode 12 and the light shielding layer 11 having the prescribed apertures corresponding to the picture element electrodes 8 are formed, a liquid crystal display device 14 which crimps the 1st and 2nd substrates 1, 10 in a spacing, and an illuminating means 15 which irradiates the liquid crystal display element 14. The light shielding layer 11 has the three-layered structure consisting of the metal oxide film/metallic film/metal oxide film, in addition, the uppermost layer and the lowermost layer consist of the metal oxide films as antireflection films. The reflected light from the outside generated by the light shielding layer 11 is suppressed in this way even if either of the 1st and 2nd substrates is used as an observation surface for display.



2: gate electrode, 3: gate insulation film, 4: semi conductor layer, 5: drain electrode, 6: source electrode, 9: protective film, 11a,11c: metal oxide film, 11b: metallic film, 13: liquid crystal layer





19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-144525

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月4日

G 02 F 1/

1/136 1/1335 500

7370-2H 8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

液晶表示装置

②符 頤 昭63-298224

20出 願 昭63(1988)11月28日

⑫発 明 者 近 藤

淳 司 神奈川県横近市

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝横浜事業

所内

勿出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 則近 患佑 外1名

朔 翔

1. 発明の名称

液晶表示装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は透過型でアクティブマトリクス型の

液晶表示装置に関する。

(従来の技術)

第4図はTFTを備えた表示面素電極アレイを用いた液晶表示装置の一面素を表す断面図である。同図において、第1基板1上には、ゲート電極2、ゲート絶縁膜3、アモルファスシリコン(aーSi)からなる半導体暦4、ドレイン電極5及びソース電極6から構成される薄膜トランジタ(Thin Film Transistor。TFT)7と、このTFT7のソース電極6に接続された面素電極8と

第5図は第4図と同じくTFTを備えた表示画 素電極アレイを用いた液晶表示装置の一画素を表 す断面図であり、第4図と対応する部分には同一 の符号を付してある。第5図においては、第1基 板1の後方にバックライト15を設置している点が 第4図の場合と異なっている。

これらの液晶表示装置では、ゲート電極2に書

そこで、外光がTFT7の部分に入るのを防ぐために、一般的には第4図や第5図に示すような遮光層11を設けている。この遮光層11の材料としては、大きく分けて染色材料と金属膜の2つが考えられるが、染色材料は微細加工性に欠けるという欠点を有しているため、金属膜が用いられることが多い。

(発明が解決しようとする課題)

き込みパルスを与えることで、ドレイン電板5と ソース電極6の間が導通状態になってドレイン電 極5の信号が画素電極8に伝わり、画素電極8と 対向電極12に挟持された液晶層13の容量に信号が 蓄積される。これにより、画素が動作状態となり、 画素に信号が歯き込まれる。歯き込みパルスが立 ち下がってから、次の書き込みパルスが与えられ るまでの間は、液晶層13は保持状態となり、液晶 圏13の容量によって液晶表示素子の動作が保持さ れる。この際、ドレイン電極5とソース電極6の 間は理想的には非導通状態であるが、TFT7の 半導体層4を構成するa-Siが光導電性を有す るため、外光がTFT7の部分に入ると、ドレイ ン電板5とソース電極6の間は完全な非導通状態 とはならず、画素電極8の電位は徐々にドレイン 電極5の電位に近づいていく。従って、保持状態 にあるときも絶えず信号電位の影響を受け、いわ ゆるクロストークと呼ばれる現象が表示コントラ スト低下の一因となったり、或いは、画面内で輝 度むらを生じたりする。

いた。

この発明は、このような従来の事情に鑑みてな されたものである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

なお、反射防止膜としては、金属酸化膜以外の 他の材料も考えられるが、他の材料を用いた場合 は液晶表示素子の製造工程をある程度まで増加さ



せることになり、実用的ではない。

(作用)

遮光層の構成を上述のように規定することにより、第1及び第2基板のいずれを表示観察面とした場合にも、遮光層に起因して発生する外部からの光の反射光を抑えられ、表示品位及びスイッチング素子の正常な動作特性を維持することができる。

に隣接するゲート絶縁膜3上には、例えばITO (インジウム・チン・オキサイド) 膜をスパッタ 法で被膜した後、所定の形状にフォトエッチング することにより画素電極8が設けられている。ま た、ソース領域にはソース電極6の一端が接続さ れ、ソース電極6の他端は画素電極8上に延在し て接続されている。更に、ドレイン領域にはドレ イン電板5の一端が接続されている。ここで、ド レイン電極5とソース電極6とは、例えばMo膜 とAI膜とをスパッタ法で順次被膜した後、所定 の形状にフォトエッチングするという同じ工程で 形成している。こうして第1基板1上に、所定の 薄膜素子7即ちTFTと、これに接続される画素 電極8が得られる。ここで、薄膜素子7とこれに 接続される画素電極8により一画素が構成されて おり、図示はしていないが、この一画素は第1基 板1上でマトリクス状に配置されている。そして、 第1基板1の一主面上には、更に全面に例えば SiO× からなる保護膜9が形成されている。

一方、例えばガラスからなる第2基板10の一主

→ 開 平 2-144525 (3)

の光が遮光暦で反射して薄膜素子に達する光を抑えられず、且つ第3図(a)。(b)では表示側からの外光が遮光暦で反射して表示面での反射光になるのを防ぐことができない。

(実施例)

以下、図面を参照してこの発明を詳細に説明する。

面上には、例えばITOからなる対向電極12、及 び画素電極8に対応した所定の開口部を有するプ ラックマトリクスとしての遮光層11が順次形成さ れている。ここで、遮光暦11は例えば酸化クロム からなる金属酸化膜11a /例えばクロムからなる 金属膜11b /例えば酸化クロムからなる金属酸化 膜11cの三層構造を含んでおり、遮光層11内にお いて、金属酸化膜11a は第2基板10と対向する最 下層、金属酸化膜11c は対向電極12と対向する最 上層に存在している。そして、金属版11bの膜厚 が約1000オングストロームであるのに対し、金属 酸化膜11a , 11c の膜厚は数十オングストローム で、金属膜11bの膜厚に比べ無視できるほど薄い。 また、遮光窟11の形成工程は、まず、膜厚数十オ ングストロームのクロム層を形成した後に関極酸 化法等の方法で酸化処理を施し、更にこの上に、 膜厚約1000オングストロームのクロム圏を形成し て、この表面から深さ数十オングストロームのク ロム暦を酸化させ、次に、所定の形状にパターニ ングすればよい。そして、第1及び第2基板1.

10とは互いの一主面側が対向するように組み合わせられ、これにより得られる間隙には液晶階13が挟持されている。こうして、所望のアクティイマトリクス型の液晶表示素子14が得られる。また、第1基板1の後方には、例えば冷陰極放電管かりなる照明手段15が設置されており、第1基板1の他主面側から照明を行う形になっている。

この実施例では、遮光層11における反射防止膜としての金属酸化膜11cの働きにより、第1基次の場合により、第1基素の間11で反射されて期間合成的の場合は、第3図(8)の場合は、第3図(保持動作の場合は、従って、保持動作の場合は、従って、保持動作の場合は、従って、保持の事件では、反射のでは、変動がより、変更がある。また、表示観点では、反射のようなでは、反射の金属をは、の存在により反射では、反射では、のの金属をは、の存在による表示のほうによる表示の低いのののは、この低いののののによる表示の低いのののによる表示のほうによる表示のほうによる表示のほうによる表示のほうによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによる表示の低いによりにない。

第2図は遮光層11の構成をこの実施例と同様に 三層構造とした場合と第3図(C)と同様に二層

受けることなく、良好な画質を得ることができ る。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す断面図、第2図は液晶表示素子の信号電圧と透過率の関係を示す図、第3図は遮光層の部分の拡大断面図、第4図と第5図は従来の液晶表示装置の一例を示す断面図である。

1…第1基板。

7…薄膜素子

8…画素電極,

10…第2基板

11… 遊光層.

11a,11c … 金屈酸化膜

11b … 金属膜。

12…対向電板

13…液晶圈。

The material and the second of the second of

14… 液晶表示素子

15…照明手段

 代理人 弁理士 則 近 惠 佑

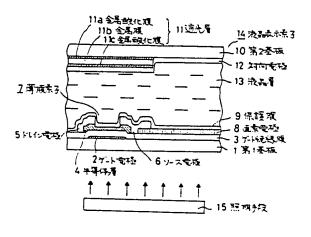
 同 竹 花 暮久男

構造とした場合における信号電圧(V)と透過率(%)の関係を示す図である。第2図からわかるように、遮光暦11の構成を金属酸化膜11a /金属酸化膜11c の三層構造とすることにより、第3図(C)の二層構造の場合と比べ、例えば透過率が50%となる信号電圧を100~300 m V低くすることができる。これは、金属酸化膜11c が加わることにより、液晶表示素子14の内部で遮光暦11に反射される光が減少したためと考えられる。

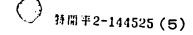
なお、この実施例では、照明手段15を第1基板 1側に設けたが、これは第2基板10側に設置して も同様の効果を有することは言うまでもない。

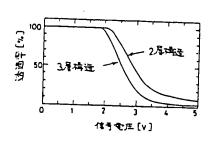
[発明の効果]

この発明は、プラックマトリックスとしての遮 光層を金属酸化膜/金風膜/金風酸化膜の三層構造を含む形にし且つ最上層及び最下層を上記金属 酸化膜にすることにより、バックライトをどちらの基板側に設置した場合にも、バックライトからの光或いは表示を観察する際の外光による影響を

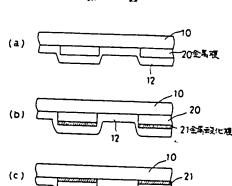


第 1 段

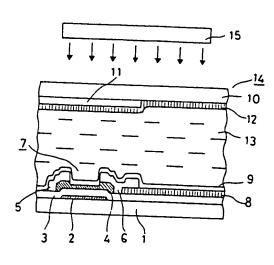




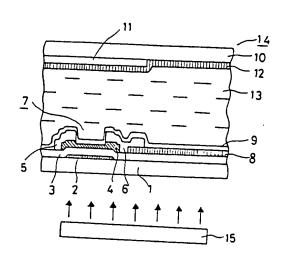
第 2 図



第 3 図



第 4 图



第 5 図